(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. April 2004 (01.04.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/027883 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: B29C 45/14
- (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MANTH, Thomas [DE/DE]; Kuckhoffstrasse 27, 52064 Aachen (DE).

76571 Gaggenau (DE).

- (21) Internationales Aktenzeichen:
  - PCT/DE2003/003060 (74) Anwalt: ZÜRN & THÄMER; Hermann-Köhl-Weg 8,
- (22) Internationales Anmeldedatum:

H01L 33/00,

15. September 2003 (15.09.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

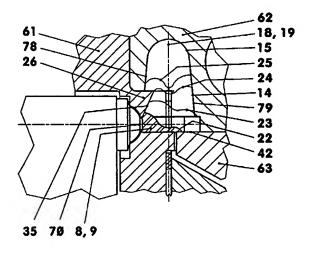
Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 42 947.2 16. September 2002 (16.09.2002)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): G.L.I. GLOBAL LIGHT INDUSTRIES GMBH [DE/DE]; Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 1, 47475 Kamp-Lintfort (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING LED BODIES WITH THE AID OF A CROSS-SECTIONAL RESTRICTION
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON LED-KÖRPERN MTT HILFE EINER QUERSCHNITTVEREN-



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing light-conductive LED bodies from a free-flowing material by feeding the latter into a mould. According to said method, if the distance between the electrode plane and the feed point is greater than 35 the latter into a mould. According to said method, if the distance between the electrode plane and the feed point is greater than 35 % of the distance between the feed point and the side of the mould lying opposite said point, the volumetric flow of a free-flowing material is reduced by at least one cross-sectional restriction, above the feed point and below the chip plane on the side of the mould comprising the feed point. If, on the other hand, said former distance is less than or equal to 35 % of the latter distance, the reduction takes place on the side of the mould lying opposite the feed point. The invention provides a method for producing light-conductive LED bodies, in which the LED electronics remain undamaged by the conventional effects of the feed process.



DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
  Frist; Ver\(\tilde{g}\)flichten (falls \(\tilde{A}\)nderungen
  eintreffen

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-Körpern, aus einem fließfähigen Werkstoff durch Einbringen in eine Form. Hierbei wird der Volumenstrom eines fließfähigen Werkstoffes bei einer Entfernung der Elektrodenebene von der Einbringstelle, die größer ist als 35% des Abstandes zwischen der Einbringstelle und der der Einbringstelle gegenübergelegenen Formseite der Formoberhalb der Einbringstelle und unterhalb der Chipebene auf der Formseite der Einbringstelle durch mindestens eine Querschnittsverengung gedrosselt wird, während - bei einer Entfernung, die kleiner oder gleich 35% dieses Abstandes ist - die Drosselung auf der der Einbringstelle gegenüber gelegenen Formseite erfolgt. Mit der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-Körpern entwickelt, bei dem bei üblichen Leistungen des Einbringvorganges die LED-Elektronik nicht beschädigt wird.

WO 2004/02788



5

20

# Verfahren zum Herstellen von LED-Körpern mit Hilfe einer Querschnittverengung

### 10 Beschreibung:

Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-Körpern, aus einem vor dem endgültigen Erstarren fließfähigen Werkstoff durch Einbringen in eine Form, wobei der einzelne LED-Körper mindestens einen lichtemittierenden Chip und mindestens zwei - mit dem Chip elektrisch verbundene - Elektroden umfasst und wobei der fließfähige Werkstoff zwischen einem Bodenbereich der Form und dem Chip zumindest annähernd parallel zur Chipebene und zumindest annähernd normal zu einer von zwei Elektroden gebildeten Ebene zwischen die Elektroden eingespritzt wird.

Aus der DE 101 59 522 ist ein derartiges Verfahren zur Herstellung von Leuchtdioden bekannt. Bei der herzustellenden

Leuchtdiode handelt es sich um eine Radial-LED, deren Form durch radiales Einspritzen von fließfähigem Werkstoff gefüllt wird.

Der Werkstoff wird unterhalb des Chips normal zu einer von den Elektroden aufgespannten Fläche eingespritzt. Bei diesem Verfahren umströmt der die Form füllende Werkstoff von unten her den

Chip und den darüber angeordneten Bonddraht. Durch dieses Verfahren wird der Bonddraht soweit geschützt, dass er durch den einströmenden Werkstoff nicht mehr abgerissen wird. Allerdings kommt es häufig vor, dass sich - gesehen aus der Richtung der

Werkstoffeinspritzung - vor oder hinter den Elektroden der in die Form eingebrachte Werkstoff einseitig aufstaut. Dadurch kann die den Chip vorwiegend einseitig anströmende Fließfront den Bonddraht so stark zur Seite drücken, dass dieser in Kontakt mit der Kathode gelangt. Bei einem späteren Bestromen der Leuchtdiode fällt dann das Bauteil durch Kurzschluss aus.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Problemstellung zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-Körpern zu entwickeln, bei dem bei üblichen Leistungen der bekannten Spritz- oder Gießvorgänge die LED-Elektronik nicht beeinträchtigt wird.

15

20

25

Diese Problemstellung wird mit den Merkmalen des Hauptanspruches gelöst. Dazu wird der Volumenstrom eines fließfähigen Werkstoffes bei einer Entfernung der Elektrodenebene von der Einbringstelle, die größer ist als 30% des Abstandes zwischen der Einbringstelle und der der Einbringstelle gegenübergelegenen Formseite der Form – oberhalb der Einbringstelle und unterhalb der Chipebene auf der Formseite der Einbringstelle durch mindestens eine Querschnittsverengung gedrosselt wird, während – bei einer Entfernung, die kleiner oder gleich 30% dieses Abstandes ist – die Drosselung auf der der Einbringstelle gegenüber gelegenen Formseite erfolgt.

30

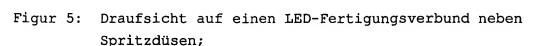
Mit diesem Verfahren zur Herstellung einer Lumineszenzdiode wird durch eine bestimmte Vorgabe des Einbringortes und der Einbringrichtung in Verbindung mit einer vorgegebenen Drosselung des Werkstoffvolumenstroms an einem definierten Ort eine Einströmbedingung geschaffen, die ein kontrolliertes, gleichförmiges Füllen der Form ohne jede Beschädigung der LED-Elektronik zulässt. Zur Drosselung wird im einzelnen Formhohlraum gegenüber dem Elektrodenzaun ein Formelement angeordnet, das den Strömungsquerschnitt zwischen der Vorderkante des Formelements und dem Chip verengt. Die geometrische Abmessung des Formelements und dessen dem Volumenstrom zugewandte Oberflächenstruktur wird je nach Kunststoffart ggf. speziell ausgewählt. Dies ist bei der Verwendung von austauschbaren, das Formelement tragenden Drosselschiebern einfach zu handhaben.

Durch das Formelement wird der einfließende Werkstoff zumindest einseitig derart gedrosselt, dass die von unten an den Chip beidseits der Elektroden heranwandernden Fließfronten nahezu zeitgleich den Chip und den Bonddraht kontaktieren und umfließen. Das nahezu zeitgleiche Umhüllen des Bonddrahtes stabilisiert den Bonddraht in seiner konstruktiv vorgeplanten Lage.

Das Verfahren ist auch auf Lumineszenzdioden mit mehreren Chips und Elektroden anwendbar.

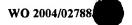
Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung von mehreren schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen.

- Figur 1: LED-Form mit Querschnittsverengung über der Einspritzstelle;
- 30 Figur 2: LED-Form mit Querschnittsverengung gegenüber der Einspritzstelle
  - Figur 3: Seitenansicht einer LED in einer Form mit einem eingefahrenen Formelementschieber;
  - Figur 4: Vorderansicht zur LED aus Figur 3;



- Figur 6: Unteransicht der LED aus Figur 1 mit mehreren Trennfugenverläufen.
- Figur 7: Seitenansicht einer LED in einer Form mit ausgefahrenem Formelementschieber;
  - Figur 8: Draufsicht zu Figur 7 großteils ohne Form.
- Die Figuren 3 bis 6 zeigen eine LED (10), deren lichtleitender Körper (20) beispielsweise spritzgusstechnisch in einem Spritzschritt hergestellt wird.
- Die dargestellte LED (10) hat hierbei einen theoretisch in zwei

  Zonen (21, 41) aufgeteilten LED-Körper (20), vgl. Figur 4. Die
  untere Zone (41) des Körpers (20) ist eine sog. Elektronikschutzzone, während die obere Zone (21) als Lichtleitzone bezeichnet wird. Beide Zonen sind durch eine fiktive Trennfuge (39) voneinander getrennt. Die Trennfuge (39) ist punktiert
  nur in Figur 4 dargestellt.
- Die Elektronikschutzzone (41) umgibt in der Regel die in einer Ebene (19) liegenden elektrischen Anschlüsse (1, 4), den lichtemittierenden Chip (6), einen Bonddraht (2) und eine Reflektorwanne (5). Letztere ist z.B. Teil der Kathode (4). In der Reflektorwanne (5) sitzt der Chip (6). Der Chip (6) kontaktiert über den Bonddraht (2) die Anode (1). Der Bonddraht (2) liegt dabei vorzugsweise in einer Ebene (19), die von den Mittellinien der Elektroden (1, 4) aufgespannt wird. Die oberhalb des Chips liegende Lichtleitzone (21) transportiert das vom Chip (6) emittierte Licht möglichst verlustfrei zur Außenfläche (14, 15) der LED (10).



Der LED-Körper (20) des Ausführungsbeispiels besteht bezüglich seiner räumlichen Gestaltung aus drei aneinandergesetzten Geometriekörpern (11, 14, 15). Der untere Geometriekörper (11) ist zumindest annähernd ein gerader Zylinder mit zwei zumindest annähernd parallelen Stirnflächen und z.B. zwei ebenen Abflachungen (12, 13). Die Abflachungen (12, 13) sind parallel zur LED-Längsachse (18) und schließen untereinander einen rechten Winkel ein. Eine Abflachung (12) ist parallel zur - durch die Mittellinien der Elektroden (1, 4) gebildeten - Elektrodenebene (19). Die untere Stirnfläche bildet den sog. Bodenbereich (42). An die 10 obere Stirnfläche schließt sich ein gerader Kegelstumpf (14) an, der sich vom Zylinder (11) weg verjüngt. Auf dem Kegelstumpf (14) sitzt als dritter Geometriekörper eine Kalotte (15). Im LED-Längsschnitt befindet sich zwischen der Kalotte (15) und dem Kegelstumpf (14) beispielsweise ein tangentialer Übergang. 15

Der größere Stirnflächendurchmesser des Kegelstumpfes (14) misst im Ausführungsbeispiel ca. 5 mm. Er wird als Basisgröße bezeichnet. Die Verjüngung des Kegelstumpfes (14) beträgt z.B. 20% der Basisgröße. Die Gesamthöhe der LED (10) entspricht ca. 180% der Basisgröße. Die Höhe des Zylinders (11), der als flanschartiger Kragen bezüglich seines Radius über den Kegelstumpf um ca. 10% der Basisgröße übersteht, bemisst ca. 30% der Basisgröße. Die Tiefe der Abflachungen (12, 13) beträgt ca. 8% der Basisgröße.

25

20

Der oberhalb des Chips (6) liegende Bereich des Kegelstumpfes (14) und die Kalotte (15) bilden die Hauptlichtaustrittsfläche.

Für die LED-Fertigung sind die Elektroden (1, 4) Teil eines i.d.R. ebenen, gestanzten, sog. Elektrodenzauns (80). Innerhalb dieses Zauns sind die Elektroden (1, 4) durchgehend über Stege (81) miteinander verbunden. Ein Zaun (80) beinhaltet beispielsweise 32 Elektroden für 16 LEDs (10). Der minimale Abstand

der nebeneinander im Zaun (80) integrierten LEDs (10) beträgt mindestens 10% des maximalen Durchmessers bzw. der maximalen Breite der einzelnen LED (10) in der Elektroden- bzw. Zaun- ebene (19). Im Ausführungsbeispiel beträgt der Abstand der Mittellinien (18) zweier benachbarter Lumineszenzdioden (10) ca. 150% der Basisgröße.

Für das Spritzgießen der LEDs (10) wird eine mehrteilige
Form (61-63) verwendet, die zusammen mit der Spritzdüse (71) die
Gestalt der Lumineszenzdiode (10) vorgibt. Der größte Teil der
zu fertigenden Diode (10) wird von einer Schlittenform (62) umfasst. Letztere formt beispielsweise eine nahtlose Hauptlichtaustrittsfläche und den Teil der Umfangsflächen der Elektronikschutzzone (41), die einer benachbarten Basisform (61) abgewandt
ist. Der Bodenbereich (42) und die restlichen Umfangsflächen der
LED (10) werden mit Ausnahme eines Saugkanals (66) und der
Spritzdüsenanlage durch die Basisform (61) und eine Hubform (63)
verschlossen, wobei z.B. in der Basisform (61) nach den Figuren 3 - 8 ein Drosselschieber (31) integriert ist.

20

Die Basisform (61) ist z.B. eines der Grundelemente des Spritzgießwerkzeuges. Sie ist hier auf dem ortsfesten Teil des Werkzeuges befestigt und wird beim Entformen nicht bewegt. Sie weist eine Aussparung (73) auf, in die die Spritzdüse (71) abdichtend hineinragt.

In der Basisfrom (61) ist nach den Figuren 3 - 8 für jeden Formhohlraum (60) ein Drosselschieber (31) in einen hier rechteckigen Kanal (91) eingesetzt. Die Drosselschieber (31) sind z.B. in ihren rückwärtigen Bereichen über Stege miteinander verbunden, vgl. Figuren 5 und 8. Die Bewegungsrichtung der Drosselschieber (31) ist beispielsweise parallel zum Bodenbereich (42) der LED (10) und normal zum Elektrodenzaun (80) orientiert. Im Bezug auf die Lumineszenzdiode (10) befindet sich die Oberseite des

jeweiligen freien Endes eines Drosselschiebers (31) auf oder knapp unterhalb der Chipebene (7).

Je nach den Platzverhältnissen in der Form (61-63) kann der Drosselschieber (31) mit der Elektrodenzaunebene (19) auch einen Winkel von 5 bis 45° einschließen. Ggf. kann der Drosselschieber (31) auch durch eine Schwenk- oder Schraubbewegung innerhalb der Form (61-63) bewegt werden.

Das in den Hohlraum (60) hineinragende Ende des Drosselschiebers (31) wird als Formelement (32) bezeichnet. Seine, der LED-Mittellinie (18) zugewandte Stirnfläche, ist z.B. eine gekrümmte Raumfläche (33), die genau der Schnittfläche entspricht, die bei einem räumlichen Schnitt zwischen dem Kegelstumpf (14) und dem Kanal (91) entsteht, d.h. die Krümmung entspricht der des Kegelmantels der Außenfläche (14). Das Formelement (32) hat in der Zeichnungsebene von Figur 3 - also im Längsschnitt - einen trapezförmigen Querschnitt. Die Scherung des Trapezquerschnittes gegenüber der LED-Mittellinie (18) entspricht hier dem Kegelstumpfwinkel des Kegelstumpfes (14). In der horizontalen Draufsicht, vgl. Figur 5 unten, ist die Oberfläche des in den Hohlraum (60) hineinstehenden Formelements (32) schraffiert dargestellt. Die zur LED-Mittellinie (18) hin orientierte gekrümmte Umrandung dieser Fläche (34) stellt als Kreisbogenabschnitt die Oberkante (36) dar. 25

Diese Oberkante (36), die gleichzeitig die Vorderkante des Formelements (26, 28 32) ist, kann jede beliebige, auch nicht ebene Krümmung einnehmen. Sie ist zusätzlich mit einer in den Volumenstrom hineinragenden strömungsbeeinflussenden Struktur ausstattbar. Die Struktur kann eine Riffelung, ein Wellenprofil, eine Noppenstruktur oder dergleichen sein.

Im Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und 7 grenzt der Drosselschieber (31) bereichsweise an der Schlittenform (62) an.

In Figur 1 ragt anstelle des Drosselschiebers (31) in den Hohlraum (60) ein Vorsprung (26) hinein. Der Vorsprung (26) ist Teil
der Basisform (61). Die Längsschnittkontur (35) dieses Vorsprungs bzw. Formelements schließt mit der LED-Mittellinie (18)
z.B. einen 24°-Winkel ein.

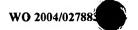
Nach Figur 3 ist gegenüber der Basisform (61) die Hubform (63) angeordnet. Letztere wird nach dieser Darstellung zum Entformen nach rechts von der Basisform (61) wegbewegt. Bei geschlossener Form (61-63) berühren sich die Formteile (61) und (63) in einer in Figur 6 dargestellten Trennfuge (65). Die Trennfuge (65)

teilt sich im Bereich zwischen den Elektroden (1, 4) zur Ausformung einer Öffnung (67). Die Öffnung (67) ist eine den Bodenbereich (42) berührende Kante des Saugkanals (66), vgl. Figur 3.

Der Saugkanal (66) ist gegenüber der Elektrodenebene (19) um
mehrere Zehntelmillimeter - von der Spritzdüse (71) weg - versetzt.

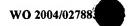
In der Hubform (63) ist ein Niederhalter (69) angeordnet. Der Niederhalter (69) ist verschiebbar - z.B. in Richtung des Öffnungshubs der Form - dort gelagert. Er klemmt den Elektrodenzaun (80) gegen die Basisform (61).

An der durch die Formteile (61, 63) gebildeten Ebene, an der der spätere Bodenbereich (42) der LED (10) anliegt, und an die - die Spritzdüse (71) umgebende - Kontur der Basisform (61) schließt sich die Schlittenform (62) an. Zwischen der Schlittenform (62) und der Basisform (61) liegt eine räumlich abgestufte Trennfuge (64).



Die Schlittenform (62), die den größten Teil der künftigen LEDOberfläche umgibt, ist durch mindestens einen Temperierkanal (68) durchzogen, um die Form und die sie umgebenden anderen
Werkzeugteile z.B. mittels Wasser oder Öl bei beispielsweise 40160°C zu temperieren. In der Figur 3 ist die Schlittenform (62)
nur beispielhaft aus einem Teil dargestellt. Für den Fall, dass
das diodenformgebende Teil innerhalb der Schlittenform (62) in
einem separaten Schlittenträger sitzt, kann auch letzterer mit
dem Temperierkanal ausgestattet sein. Nach Figur 2 trägt ggf.
die Schlittenform (62) einen Vorsprung (28). Auch seine
Oberkante liegt auf oder unterhalb der Chipebene (7).

Zur Vorbereitung des Spritzgießens ist die Form (61-63) geöffnet. Dazu sind die Formteile (63, 69), gemäß Figur 3, nach 15 rechts abgezogen. Die Schlittenform (62) ist mittels einer nicht dargestellten Führung - unter einem Winkel von beispielsweise 25° gegenüber der Spritzdüsenmittellinie (75) - schräg nach rechts oben zur Seite gefahren. Der mit den Chips (6) und den entsprechenden Bonddrähten (2) ausgestattete Elektrodenzaun (80) 20 wird eingelegt und über nicht dargestellte Indexstifte an der Basisform zentriert. Zum Schließen der Form (61-63) fährt die Hubform (63) auf die Basisform (61) zu. Der in ihr gelagerte Niederhalter (69) fährt solange in Schließrichtung weiter, bis der Elektrodenzaun (80) auf der Basisform (61) festgeklemmt ist. Beispielsweise zeitgleich bewegt sich die Schlittenform (62) auf die Formen (61) und (63) zu. Der Drosselschieber (31) ist nun soweit in den Hohlraum (60) eingeschoben, dass die in Figur 5 gestrichelt dargestellte Querschnittsfläche (30) der engsten Stelle zwischen dem Elektrodenzaun (80) ihr Minimum erreicht hat. Die Querschnittsverringerung kann hierbei 20 - 80% des ursprünglichen Querschnitts betragen.



Über den Saugkanal (66) und z.B. über den Spalt zwischen der Hubform (63) und dem Niederhalter (69) wird der mit fließfähigem Werkstoff auszuspritzende Hohlraum der Form (61-63) evakuiert. Das Vakuum wird während des gesamten Spritzgießprozesses aufrechterhalten.

Unmittelbar nach dem Evakuieren wird der heiße, fließfähige
Werkstoff (8) oder (9) über die jeweilige Spritzdüse (71), z.B.
eine sog. Torpedodüse, in den entsprechenden Hohlraum der

Form (61-63) eingebracht. Die Mittellinie (75) der Spritzdüse (71) und des aus ihr austretenden Strahls ist hierbei normal zur Elektrodenebene (19) ausgerichtet. Sie liegt zwischen dem Bodenbereich (42) und dem untersten Punkt der Reflektorwanne (5). Im Ausführungsbeispiel befindet sich die Mittellinie (75) auf der halben Höhe des Zylinders (11). Dabei verläuft sie mittig zwischen den Elektroden (1, 4), vgl. Figur 5 und 8.

Während des Spritzgießvorganges schießt nach Figur 2 der flüssige Kunststoff (8), beispielsweise ein spritzfähiger transparenter, qqf. einqefärbter Thermoplast, wie modifiziertes Polymethylmethacrylimid (PMMI), mit einem Druck von 700 ± 300 bar in die evakuierte, temperierte Form (61-63) ein. Die Einströmgeschwindigkeit beträgt beispielsweise 0,2 bis 10 Millimeter pro Sekunde. Der Strahl passiert die zur Einbringstelle (70) hin um eine aus der Differenz aus dem lichten Abstand (86) und der Entfernung (85) errechneten Strecke - versetzten Elektroden (1, 4) mittig und teilt sich an der der Einbringstelle (70) gegenüberliegenden Wandung der Form (62) auf. Hierbei verliert der Strahl soviel Energie, dass der einströmende Kunststoff beim Auffüllen des Hohlraumes, vgl. Figur 1, vor und hinter der Elektrodenebene (19) von unten nach oben fließt. Die durch den Vorsprung (28) erzeugte Drosselung des Volumenstroms erzwingt vor und hinter dem Elektrodenzaun (80) ein annähernd gleichförmiges nach oben Wandern der Fließfront (92-95). Zwischen den Positionen (94) und (95) der Fließfront erreicht der schnelle fließende Werkstoff (8) den Bonddraht (2) vor und hinter den Elektrodenzaun (80) zeitgleich und mit einer Fließrichtung die parallel zur LED-Mittellinie (18) verläuft. Der Bonddraht (2) wird umströmt ohne seine vorgeschriebene Position zu verändern. Der Bonddraht (2) wird weder zu Seite gedrückt noch abreißen.

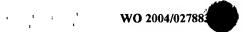
Wird der Werkstoff (8) oder (9) in eine Form eingebracht, in der 10 die Elektroden (1, 4) bzw. die Elektrodenebene (19) von der Einbringstelle weiter entfernt sind bzw. ist als 35% des zwischen den Formseiten (78) und (79) gelegenen Abstandes (86), z.B. bei mittiger Lage innerhalb der Form (61-63), werden zur Drosselung des Volumenstroms Formelemente (26, 32) benutzt, die direkt oberhalb der Einbringstelle (70) liegen, vgl. Figur 1, 3 und 7. 15 Hier staut sich der Werkstoff (8, 9) vor dem Elektrodenzaun (80) und schiebt sich dort - ohne ein entsprechendes Formelement (26, 28) - schneller nach oben als hinter dem Zaun (80). Bei der Verwendung der Formelemente (26, 32) schiebt sich der jeweilige Werkstoff (8, 9) zumindest im Bereich des Bonddrahtes (2) nahezu 20 zeitgleich am Chip (6) vorbei. Auch bei dieser Chipumströmung wird die optimale Lage des Bonddrahtes (2) nicht verändert.

Bei der Vorrichtung nach den Figuren 3-8 wird nach dem vollständigen Vorbefüllen der Form der Werkstoffdruck aufrechterhalten
und der Drosselschieber (31) bis an die Außenkontur (14) der
LED (10) zurückgezogen. Dadurch füllt sich der vom Drosselschieber (31) freigegebene Raum.

Nach dem Spritzgießen und dem Entformen werden in einem Vereinzelungsvorgang die Stege (81) zwischen den Lumineszenzdioden (10) und den Elektroden (1, 4) der einzelnen LEDs (10) z.B. durch Stanzen entfernt.

## Bezugszeichenliste:

	Т	Alischiuss, Aliode, Blektrode						
	2	Bonddraht, Aludraht						
5	4	Anschluss, Kathode, Elektrode						
	5	Reflektorwanne						
	6	Chip						
	7	Chipebene						
	8	Werkstoff, Thermoplast						
LO	9	Werkstoff, Duroplast, Epoxidharz						
	1.0							
	10	LED, Lumineszenzdiode, Diode						
_	11	Zylinder, flanschartiger Kragen						
L5	12, 13	· -						
	14 15	Kegelstumpf, Außenkontur Kalotte						
	16	Abdruck der Spritzgießdüse						
	10	Abdition der Spriczgressdase						
20	18	LED-Mittellinien, LED-Längsachser						
	19	Elektrodenebene, Zaunebene						
	,							
	20	LED-Körper						
25	21	Lichtleitkörper						
	22	1. Fließfront zu (26)						
	23	2. Fließfront zu (26)						
	24	3. Fließfront zu (26)						
	25	4. Fließfront zu (26)						
30	26	Vorsprung, Formelement an (61)						
	28	Vorsprung, Formelement an (63)						



	30	Querschnittsverengung, Drosselstelle,
		Querschnittsfläche
	31	Schieber, Drosselschieber
5	32	Formelement
	33	Raumfläche, gekrümmt
	34	Formelementfläche, die in (60) hineinragt
	35	Kontur, Längsschnittkontur
	36	Oberkante
10		
	38	Trennfuge zwischen (61) und (31)
	39	Trennfuge, fiktiv zwischen (21) und (41)
15	41	Elektronikschutzzone
	42	Bodenbereich
	60	Formhohlraum
20	61	Basisform
	62	Schlittenform
	63	Hubform
	64	Trennfuge zwischen (61) und (62)
	65	Trennfuge zwischen (61) und (63)
25	66	Saugkanal
	67	Öffnung
	68	Temperierkanal
	69	Niederhalter
30		
	70	Einbringstelle für Werkstoff (8, 9)
	71	Spritzdüsen, Torpedodüsen, Heißkanaldüsen
	72 .	Heizpatronen
	73	Aussparung in (61)

	75	Mittellinien der Spritzdüsen
	78	Formseite, auf der die Spritzdüse (71) liegt
	79	Formseite gegenüber der Spritzdüse (71)
5		
	80	Elektrodenzaun (Leadframe-Streifen), eben
	81	Stege, obere
10	85	Entfernung zwischen (70) und (81)
	86	Abstand zwischen (70) und (79) im Bereich des
		Kragens (11)
15	91	Kanal
	92	1. Fließfront zu (28)
	93	2. Fließfront zu (28)
	94	3. Fließfront zu (28)
	95	4. Fließfront zu (28)
20		

10

20

25

## Patentansprüche:

- 1. Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-Körpern (20), aus einem vor dem endgültigen Erstarren fließfähigen Werkstoff durch Einbringen in eine Form (61-63), wobei der einzelne LED-Körper (20) mindestens einen lichtemittierenden Chip (6) und mindestens zwei mit dem Chip (6) elektrisch verbundene Elektroden (1, 4) umfasst und wobei der fließfähige Werkstoff zwischen einem Bodenbereich (42) der Form (61-63) und dem Chip (6) zumindest annähernd parallel zur Chipebene (7) und zumindest annähernd normal zu einer von zwei Elektroden (1, 4) gebildeten Ebene (19) zwischen die Elektroden (1, 4) eingespritzt wird, dadurch gekennzeichnet,
  - dass der Volumenstrom eines fließfähigen Werkstoffes (8, 9) bei einer Entfernung (85) der Elektrodenebene (19) von der Einbringstelle (70), die größer ist als 35% des Abstandes (86) zwischen der Einbringstelle (70) und der der Einbringstelle (70) gegenüber gelegenen Formseite (79) der Form (61-63) oberhalb der Einbringstelle (70) und unterhalb der Chipebene (7) auf der Formseite (78) der Einbringstelle (70) durch mindestens eine Querschnittsverengung (30) gedrosselt wird, während bei einer Entfernung (85), die kleiner oder gleich 35% des Abstandes (86) ist die Drosselung auf der der Einbringstelle (70) gegenüber gelegenen Formseite (79) erfolgt.

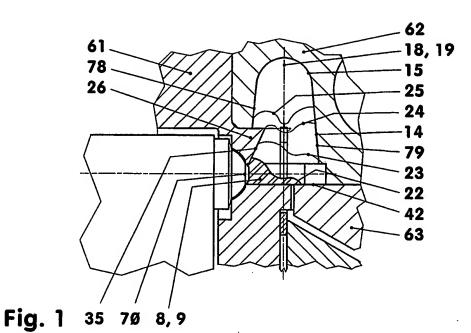
30

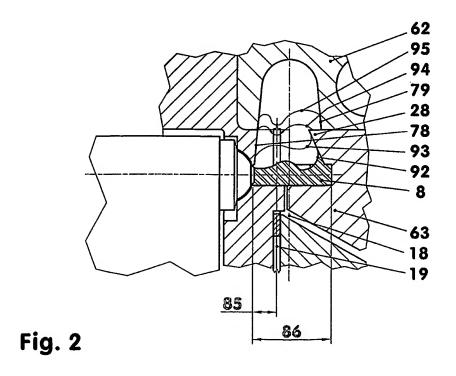
2. Herstellverfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsverengung (30) durch mindestens ein in den Hohlraum (60) der Form (61-63) hineinragendes Formelement (26, 28, 32) erzeugt wird.

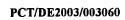
- 3. Herstellverfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Formelement (32) Teil eines Schiebers (31) ist, der vor dem Einbringen des fließfähigen Werkstoffs (8, 9) in den Hohlraum (60) der Form (61-63) hineinbewegt wird.
- 4. Herstellverfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
  dass nach einem Vorbefüllen der durch das Formelement (32) volumetrisch verkleinerten Form der Schieber (31) zur endgültigen
  Befüllung der Form (61-63) mit der der LED-Mittellinie (18) zugewandten Raumfläche (33) des Formelements (32) zumindest partiell an oder hinter die dortige Außenkontur (14) der Lumineszenzdiode (10) zurückbewegt wird.
- 5. Herstellverfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der vor dem Einbringen des fließfähigen Werkstoffs (8, 9)
  20 eingeschobene Schieber (31) währende des Einbringens kontinuierlich über den gesamten Befüllvorgang zurückbewegt wird.
  - 6. Vorrichtung zu dem Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsverengung (30) durch ein im Längsschnitt der Lumineszenzdiode (10) gesehenes keilartig in die Form hineinragendes Formelement (26, 28, 32) erzeugt wird.
    - 7. Vorrichtung zu dem Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die im Längsschnitt dargestellte Kontur (35) der der LED-Mittellinie (18) zugewandten Raumfläche (33) mit der LED-Mittellinie (18) einen Winkel von 5 bis 45

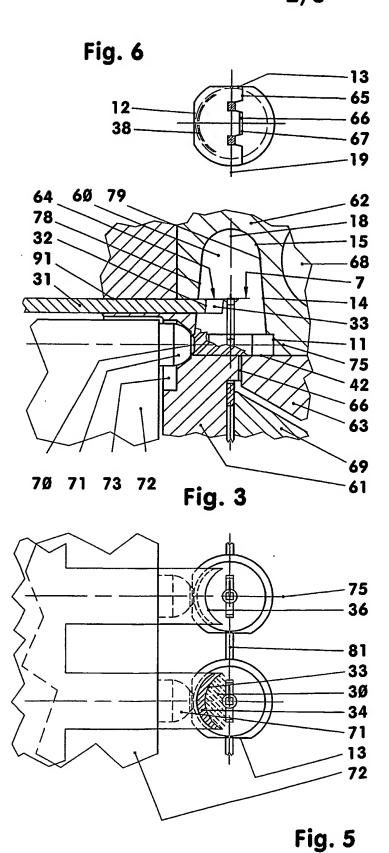
Winkelgraden einschließt, wobei der Schnittpunkt zwischen der Verlängerung der Kontur (35) und der LED-Mittellinie (18) oberhalb der Chipebene (7) liegt.

- 8. Vorrichtung zu dem Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittverengung (30) durch ein im Querschnitt durch die Lumineszenzdiode (10) gesehenes sichel- oder kreisringstückartiges Formelement (26, 28, 32) erzeugt wird.
- 9. Vorrichtung zu dem Herstellverfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die der LED-Mittellinie (18) zugewandte Raumfläche (33) des Formelements (32) ein Mantelteil der Außenkontur (14) der Lumineszenzdiode (10) ist.
- 10. Vorrichtung zu dem Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Punkt der Oberkante (36) des Formelements (26, 28, 32), der der LED-Mittellinie (18) am nächsten kommt, auf oder unterhalb der Chipebene (7) liegt.









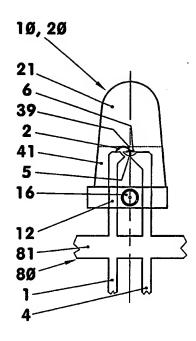
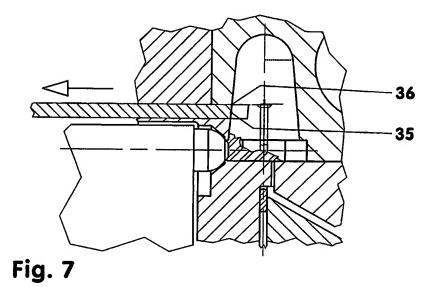


Fig. 4



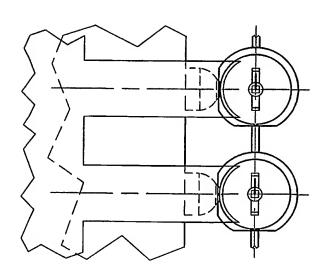


Fig. 8

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter- -I Application No

A. CLASSIFICATION OF SUBSTANTIER
IPC 7 H01L33/00 B29C45/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01L} & \mbox{B29C} \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the n	Relevant to dalm No.		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 174 (E-1346), 5 April 1993 (1993-04-05) & JP 04 329680 A (SHARP CORP), 18 November 1992 (1992-11-18) abstract		1-10	
A	US 5 811 132 A (CHOI HEE KOOK E 22 September 1998 (1998-09-22) abstract	T AL)	1	
A.	DE 196 04 492 C (WUSTLICH HANS D 12 June 1997 (1997-06-12) figure 2	DIETER)		
		-/		
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.	
'A' docume consid 'E' earlier of filing of 'L' docume which citation other other of the citation of the citati	ent defining the general state of the art which is not defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date of any throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	<ul> <li>'T' later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>'&amp;' document member of the same patent family</li> <li>Date of mailing of the international search report</li> </ul>		
Date of the	actual completion of the international search			
2	1 January 2004	29/01/2004		
Name and r	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Werner, A		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr	" al Application No	
	03/03060	

C (Continue	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	₩ 03/03060
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 285 (E-780), 29 June 1989 (1989-06-29) & JP 01 069020 A (NISSEI PLASTICS IND CO), 15 March 1989 (1989-03-15) abstract	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 04, 31 May 1995 (1995-05-31) & JP 07 030152 A (MITSUBISHI CABLE IND LTD), 31 January 1995 (1995-01-31) abstract	

1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

	ation on patent family me	mbers	- Ut	₩ 03/03060	
Patent document dited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
JP 04329680	A	18-11-1992	NONE		
US 5811132	Α	22-09-1998	KR JP JP	151828 B1 3179003 B2 9036157 A	01-12-1998 25-06-2001 07-02-1997
DE 19604492	С	12-06-1997	DE	19604492 C1	12-06-1997
JP 01069020	Α	15-03-1989	JP JP	1778566 C 4066382 B	13-08-1993 23-10-1992
JP 07030152	Α	31-01-1995	JP	3193194 B2	30-07-2001

inte

I Application No

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter les Aktenzeichen <del>70</del>₺ 03/03060

A. KLASSIFIZIERUNG DES AL IPK 7 H01L33/00 UNGSGEGENSTANDES B29C45/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 H01L B29C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, EPO-Internal, WPI Data

Kategorie <sup>o</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 174 (E-1346), 5. April 1993 (1993-04-05) & JP 04 329680 A (SHARP CORP), 18. November 1992 (1992-11-18) Zusammenfassung	1-10
A	US 5 811 132 A (CHOI HEE KOOK ET AL) 22. September 1998 (1998-09-22) Zusammenfassung	1
A	DE 196 04 492 C (WUSTLICH HANS DIETER) 12. Juni 1997 (1997-06-12) Abbildung 2 	

Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorlen von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>'A' Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Aussteltung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>*T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidlert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp;' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
21. Januar 2004	29/01/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, A

1

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

סדב 03/03060 ± סדב C.(Fortsetzung) ALS WESEN ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Kategorie\* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile PATENT ABSTRACTS OF JAPAN A vol. 013, no. 285 (E-780), 29. Juni 1989 (1989-06-29) & JP 01 069020 A (NISSEI PLASTICS IND CO), 15. März 1989 (1989-03-15) Zusammenfassung Α PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 04, 31. Mai 1995 (1995-05-31) & JP 07 030152 A (MITSUBISHI CABLE IND LTD), 31. Januar 1995 (1995-01-31) Zusammenfassung

Internationales Aktenzeichen

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung une zur selben Patentfamilie gehören

Α

JP 07030152

				DE 03/03060			
	Recherchenberich hrtes Patentdokume	ent	Datum der Veröffentlichung	1	Mitglied(er) der Patentfamille		Datum der Veröffentlichung
JI	04329680	Α	18-11-1992	KEINE			
US	5 5811132	A	22-09-1998	KR JP JP	151828 3179003 9036157	B2	01-12-1998 25-06-2001 07-02-1997
DI	19604492	С	12-06-1997	DE	19604492	C1	12-06-1997
JI	01069020	Α	15-03-1989	JP JP	1778566 4066382	-	13-08-1993 23-10-1992

31-01-1995 JP

Internationales Aktenzeichen

30-07-2001

3193194 B2